



「九州サイエンスパーク形成先導拠点」開所式典を開催します — 集う、照らす、拓く。EUV 共創の新拠点 —

国立大学法人九州大学(総長:石橋達朗)は、経済産業省「令和6年度 地域大学のインキュベーション・産学融合拠点の整備に係る補助事業(J イノプラ 3)」の採択を受け、「九州サイエンスパーク形成先導拠点」を九州大学筑紫キャンパスに整備し、令和8年5月14日(木)午後の開所式を開催します。

本拠点は、地域大学の研究成果を事業化へと結び付けることに特化した産学連携拠点として、大学を核とした産業集積を形成し、イノベーションによる地域経済の持続的成長に貢献することを目的としています。

本事業は、全国10件のうち九州で唯一採択され、スタートアップや企業が入居可能なインキュベーション機能、共同研究機能、オープンイノベーション機能を備えた施設整備を進めてきました。

また、拠点は筑紫キャンパスI棟に設置され、レンタルオフィスや実験室、会議室に加え、先端半導体製造に不可欠なEUVリソグラフィ関連の研究を行うためのEUV光照射・解析装置を備え、学外にも広く共用化を推進していきます。

さらに、九州大学が推進する「半導体・デバイスエコシステム研究教育センター」とも連携し、デジタル化と脱炭素化の両立を目指す次世代半導体技術の創成を加速します。

開所式当日は、施設見学、講演会、交流会を予定しており、経済産業省、文部科学省、産業界、九州経済連合会など学内外の関係者が参加します。本拠点を起点として、半導体を中核とする新生「シリコンアイランド九州」の実現に向け、九州サイエンスパーク構築を先導してまいります。

◆日時 令和8年5月14日(木) 13:30~19:00(予定)

◆場所 九州大学筑紫キャンパス 総合研究棟(C-CUBE) 1階筑紫ホール(300名)

◆概要

・総合理工学研究院I棟 看板撮影、施設内覧およびEUV光照射・解析装置などの見学、および経済産業省、文部科学省来賓挨拶、経済産業省、台湾国立陽明交通大学 Jack Sun 教授(前 TSMC CTO)、半導体関連企業の講演を予定

◆参加申し込みサイト: 申込締切: 5月8日(金)

申込 URL <https://forms.cloud.microsoft/r/LEzm0xetPW?origin=lprLink>



オフィス



EUV 光照射・解析装置